

Затверджую:

Голова технічної комісії –

заступник генерального директора

Валентин ОСИПОВ



ТЕХНІЧНІ УМОВИ КК «КИЇВАВТОДОР»

№ 13-12-19/ТУ від 24.12.2019

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення
Будівництво складського комплексу

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: ТОВ «Автомобільна компанія «Сервісавтотрейдинг».
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Святошинський район, між вул. Якова Кочури – вул. Миру.
3. Вид будівництва: нове будівництво.
4. Відвід поверхневих стічних вод виконати закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації Д=600мм на вул. Проектній.
5. Пропускну спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.
За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.
7. Особливі умови (остаточні обсяги та місця виконання робіт уточнити в КП «ШЕУ Святошинського району»): заміну рукавів, дощоприймальних колодязів, реконструкцію оглядових колодязів, перекладання та прокладання дощової каналізації відповідно до Акту обстеження КП «ШЕУ Святошинського району».
8. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".

Розробив:

Лиштва М. О.

Підписи членів комісії:

Монастирний П. О.

Павловський О. П.

Малов О. О.

Деренько М. О.

Ментус В. М.

Підпис КП ШЕУ

